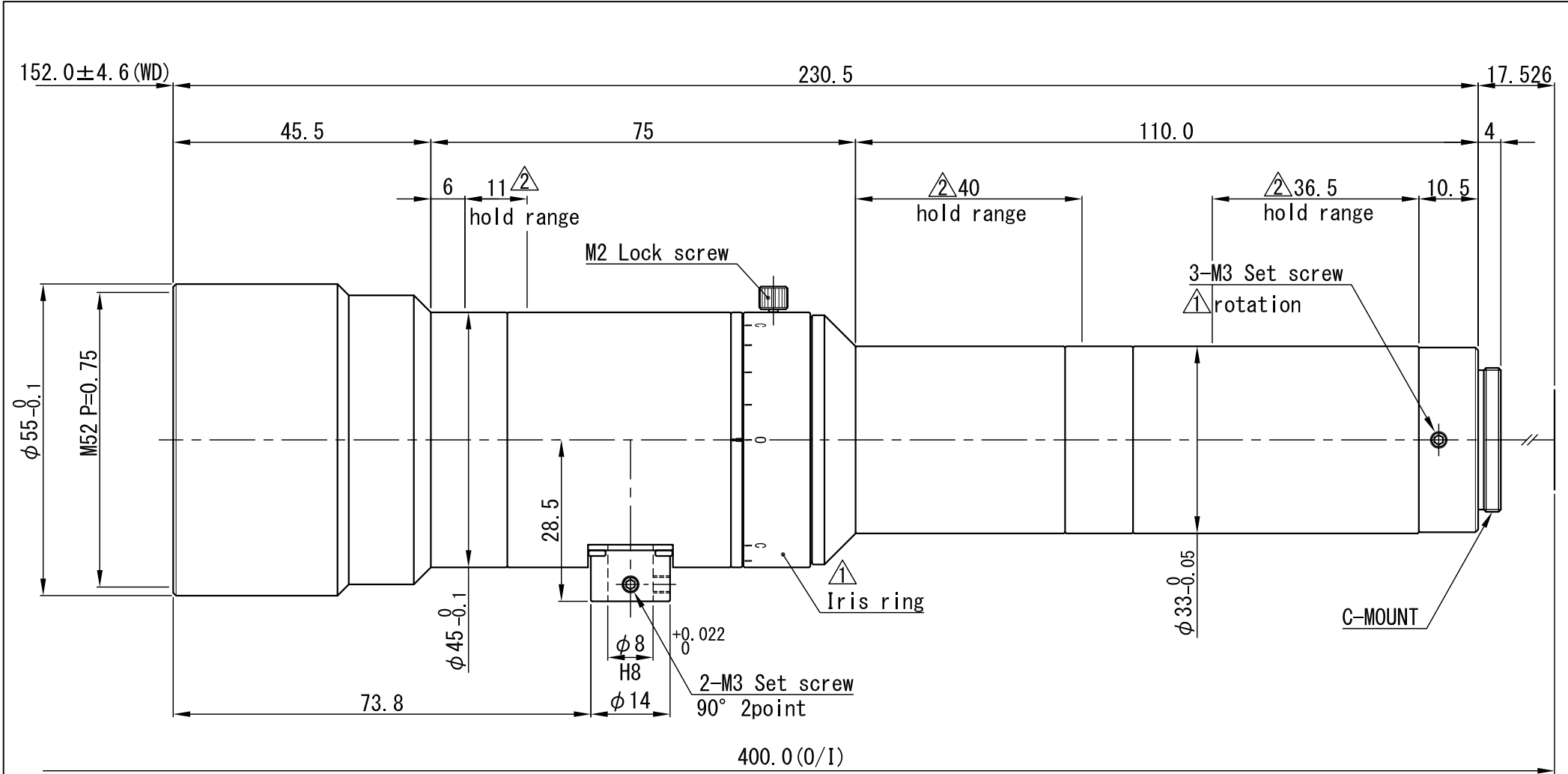




△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	—	CHAMFER 一般面取	—	QUANTITY 個数
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	—	FINISHING 仕上	—	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	—	DECENTRATION 偏芯	—	
△× 3	ホルト 範囲追加	20.10.07	R. H.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)
△× 2	rotation・Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.	T. A.	H. M.	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		—		VS - THV 2 - 150 C 0 / S
						OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE 1 / 1	NAME	DRAWING / 外観図
						OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1		DATE '17.11.08	DRAW NO.	01DTC0584A3
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			TOLERANCES A B C (S)				